

## 電磁膜厚計

試験体を損傷することなく膜厚測定する装置

### 【型式】

(株) サンコウ電子研究所 SME-1

### 【仕様】

電磁式 (測定範囲) 0~3mm、 (精度)  $\pm 1\mu\text{m}$  または、指示値の $\pm 2\%$

渦電流式 (測定範囲) 0~1mm、 (精度)  $\pm 1\mu\text{m}$  または、指示値の $\pm 2\%$

### 【設置年度】

1996 年度 (平成 8 年度)



○ 設備・機器に関してのご質問、設備利用の手続き等は、[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 11 日